

Передовые технологические методы создания материалов

15 февраля. 14:30

Продолжительность: 1,5 часа

Темы семинара:

- Системы искрового плазменного спекания.
- PVD и CVD методы формирования микро- и нано структур.
- Ионная имплантация.
- Электронно-лучевая литография.

Организатор: Компания Техноинфо

Место проведения: Научно-исследовательский комплекс (НИК), СПбПУ

Контакты организаторов: Евгений Микулинский, тел. +7 926 663-90-80, e-mail: e.mikulinsky@technoinfo.ru.

CRESTEDTHERMAL TECHNOLOGY LLC
HIGH TEMPERATURE EXPERTS

Карта подхода:



Адрес:

Санкт-Петербургский политехнический Университет Петра Великого
Политехническая ул., д.29